

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03022339 A

(43) Date of publication of application: 30 , 01 , 91

(51) Int. CI

H01J 37/248 H01J 37/16 H01J 37/20

(21) Application number: 01156010

(22) Date of filing: 19 . 06 . 89

(71) Applicant

NIKON CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU

# (54) SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

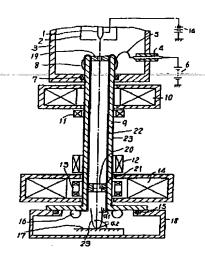
# (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a low-acceleration voltage electron beam using the deceleration electric field while a sample is kept at the earth potential by setting the sample to the earth potential, setting the inside face of the liner tube of electron optical systems to the positive high voltage, and applying the negative voltage to an electron gun cathode.

CONSTITUTION: In an electron microscope forming the deceleration electric field for electrons between electron optical systems 10 and 14 and a sample 17, the sample 17 is set to the earth potential, the inside face of the liner tube 9 of electron optical systems 10 and 14 is set to the positive high voltage, and the negative voltage is applied to an electron gun cathode 1. A discharge is rarely generated on the surface of the sample 17, an electron beam is accelerated by the high voltage, the electron beam passing the positions of lenses 10 and 14 in the liner tube 9 has high energy, but the space between the inner face of the liner tube 9 and the sample 17 is the deceleration electric field, thus the electron beam incoming to the sample 17 is decelerated. The electron beam with the low accelerating

voltage utilizing the deceleration field is obtained while the sample 17 is grounded.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



うまする

⑩ 日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

#### 平3-22339 四公開特許公報(A)

®Int.Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月30日

H 01 J 37/248 37/16 37/20

8320-5C 8320-5C 8320-5C Z

Z

請求項の数 3 (全4頁) 寒杏請求 未請求

60発明の名称 走查電子顕微鏡

> 创特 頤 平1-156010

@出 願 平1(1989)6月19日

ф 筋 明 個発 渚

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

株式会社ニコン 色出 皷 人

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

伊代 理 人 弁理士 渡辺 降男

1. 発明の名称

走查電子環缘鏡

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 電子光学系と試料との間に、電子に対する 波速電界を形成してなる電子顕微鏡において、

試料をアース電位とし、電子光学系のライナー チューブの内側面を正の高電圧になすと共に、電 子統カソードに負の電圧を印加することを特徴と する電子顕微線。

- (2) 前記ライナーチューブを、絶縁物の内側面 に金属あるいは半導体をコーティングして形成し、 前記コーティングした金属あるいは半導体に前記 高低圧を印加することを特徴とする請求項(1) 記載の走査電子顕微鏡。
- (3) 前記コーティングした金鷹あるいは半導体 の嫡郎を、絶縁物、あるいは曲率半径の小さい突 起を持たない金属で厚ったことを特徴とする請求 項(2)に記載の電子顕微鏡。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、走査電子顕微鏡に関するものであ

(従来の技術)

従来、電子線を高電圧で加速し、電子光学系を 通過した後試料に負の高電圧印加することで電子 線を減速し、試料を高加速電圧の電子線で照射す る走査電子顕微鏡が知られていた。

このような走査電子顕微鏡によれば、電子級を 高電圧で加速することなく最初から低加速電圧で 加速した電子線として電子光学系を週過させる定 査世子顕微鏡に比べて、電子光学系のレンズ収差 を小さくでき、高分解能の電子線が得られるとい う利点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記の如き従来の技術において は、試料に負の高電圧を印加する必要があるため、 試料要面での放電が生じ島く、また試料に高周波 や短パルス幅の電圧を印加しながら観察する場合 には、その電圧を発生させる電源に、高電圧の耐

圧特性が要求されるという問題点があった。

そこで本発明は、試料をアース電位に保ったまま、減速電界を用いた低加速電圧電子線を得ることを目的とする。

### (問題点を解決する為の手段)

試料をアース電位に保って、対勢レンズと試料 との間に被送電界を作るには、必然的に電子光学 系が正の高電圧に印加される必要がある。

しかしながら、この場合であっても、電子光学 系を構成する部品の全体が高電圧に印加されてい る必要はなく、電子線に静電力を及ぼす範囲内の 部品が高電圧に印加されていればよい。

従って、本発明は、電子光学系と試料との間に、 電子に対する減速電界を形成してなる電子顕微鏡 において、試料をアース電位とし、電子光学系の ライナーチューブの内側圏を正の高電圧になずと 共に、電子統カソードに食の電圧を印加すること を特徴とする電子顕微鏡であり、前記ライナチュ ープとして、例えば絶縁物の内側間に金属あるい は半導体をコーティングして形成したものを用い

配設されるレンズ、傷向器、非点補正コイル、勧合わせコイル等はアース電位とすることができ、 これらの駆動電源には通常のものが使える。

さらにまた、ライナチューブとして絶縁物の材料を用い、その内面のみを金属あるいは半導体にてコーティングし、このコーティングした金属あるいは半導体の複部を絶縁物、あるいは曲率半径の小さい突起を持たない金属で頂ったので、婚部での放電を防止することができる。

### (寒焼似)

図は本発明の実施例の電子光学統領である。

電子競カソード1には負の電流1aにより、一100Vからー1000V程度の負の電圧が印加されている。電子競カソード1から放電された電子は、ウェーネルト電極2の閉口を射出し、電子銃の外囲器3の外部の正の高電圧液6にリード級5、高圧導入端子4を介して接続されるアノード19に向かって加速される。正の高電圧流6は9900Vから9000V程度の正の電圧をアノード19に与えており、アノード19の閉口を通る

た場合には、前記コーティングした金属あるいは 半導体に前記高電圧を印加すればよいし、さらに 前記コーティングした金属あるいは半導体の強部 を、絶縁物、あるいは曲率半径の小さい突起を持 たない金属で覆ったものである。

#### (作用)

さらに、ライナチューブの内面のみに正の高な 圧を印加しているので、ライナチューブの外側に

電子線は、例えば、10KeV 程度のエネルギーを 持つ位子線となる。

アノード19の閉口を選った電子線は、 変空シール用 O リング 7 を介して電子銃外囲器 3 の結合したライナチューブ9 に入る。ライナチューブ9 は、アルミナ等の上部な路線物の内側面をニュッケルの無電界メッキでメクライズして金属面 2 2 としたものである。ニッケルメッキは非政性であるとしたものである。ニッケルメッキが電子線に非点収差を発生さら、ニッケルメッキが電子線に非点収差を発生さら、ニッケルメッキが電子線に非点収差を発生さら、ニッケルメットが電子線に非点収差を発生さら、ニッケルメットが電子線に非点収差を発生があるような公園面 2 2 のニッケルと絶縁されたは適当な金属よりメタライズして金属面 2 3 としている。

そして、ライナチューブ9の内側面のニッケル メッキ面 2 2 はアノード19 と同電位になるよう に、アノード19に接続されており、また、ライ ナチューブ9 の外側面の金属図 2 3 は接地されて いる。

このとき、ライナチューブ 9 の内側面のニッケルメッキ面 2 2 の端部は放電し島いので、接着剤

8 や、金属製の円弧上ガードリング 1 6 でカバー され、高電界が発生しないようになっている。

ライナチューブ 9 の外側には、ライナチューブ 9 を囲むようにコンデンサレンズ 1 0 、軸合わせコイル 1 1、走査コイル 1 2、非点補正コイル 1 3、対物レンズ 1 4 が設けられ、また、コンデンサレンズ 1 0 により電子銃のカソードのクロスオーバの生ずる位置には、電子級制限用のアパーチ+2 0 がアパーチ+ホルダ 2 1 によって保持されている。

従って、ライナチューブ9に入った電子線は、10 KeV のエネルギーにてライナチューブ9内を 進み、コンデンサレンズ10、アパーチャ20、 対物レンズ14により選切な電流値とほに絞られると共に、軸合わせコイル11で軸合わせがなされ、かつ非点補正コイル13にて非点補正されて、 は料室18に入る。

ため、徐々に低エネルギー状態となり、試料17 に入射する時の間口平角はα。となる。

つまり、対物レンズ14を通る時の電子級は関 口半角がほぼα、で小さいため収差が小さくなり、 他方、試料17に入射する電子線は関口半角がα 。で大きいため電波値Ⅰ(= x α z B、Bは電子 鍵球度)は大きくなる。

そして、試料17に入射する電子線は100 V から1000 V のエネルギーに相当する速度で試料に入射するが、このエネルギーは通常用いられる5 KVから20 KVのエネルギーに比べて低エネルギーであるため、試料に与える放射線損焼は小さく、また、絶縁物試料のチャージアップのないようなエネルギーも容易に選択できる。

### (発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、

- (1) 試料をアースした状態で、減速場を利用した低加速電圧の電子線が得られる。
- (2) 電子線がレンズを通る時は高エネルギーを 持っているため回折や色収差は小さく、レンズ位

により支持されており、その矢関はアースされて いる。

ば料室18に入った電子線は、試料17に入射 し、速をコイル12により、試料17上を2次元 的に速率される。

置では関口が小さいので洋面収差も小さく、電子 線を細く放れる、

② 電子線が試料に入射する時の閉口は減速場のため、レンズ位置での閉口に比べてかなり大きくなる。従って、電子線が試料に入射する時には 大きな電波値が得られる。

また、ライナチューブ内側のみ高電圧とし、協 面に放電対策を行なうことにより、安定動作が得 られる。ライナチューブの外側をアースすること により、レンズ、協向器、非点標正コイル、軸合 せコイル等をアース電位にすることができるため、 これらの駆動電源には過常のものが使える。

# 4. 図面の簡単な説明

図は、本発明の実施例の電子光学鏡筒を示す断 面図である。

(主要部分の符号の説明)

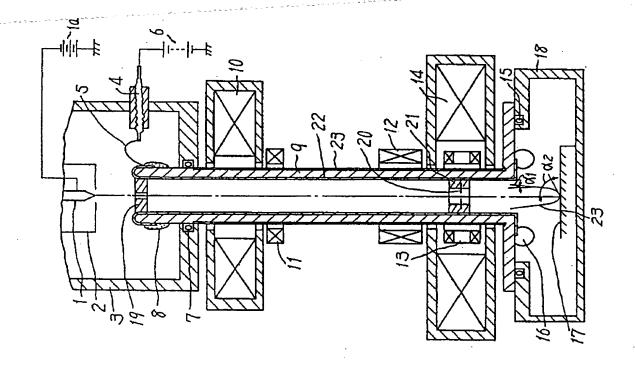
- 1…電子鏡カソード、1ョ…負の電源、
- 6 …正の高圧電源、
- 8 …接着剂、
- 9 … ライナチューブ、

1 4 … 対物レンズ、

16…金鳳製ガードリング、

17…战料。

出聊人 株式会社 ニコン 代理人 波 辺 隆 男



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成9年(1997)3月28日

【公開番号】特開平3-22339

【公開日】平成3年(1991)1月30日

【年通号数】公開特許公報3-224

[出願番号]特願平1-156010

【国際特許分類第6版】

HO1J 37/248

37/16

37/20

[FI]

H01J 37/248

Z 9508-2G

37/16

9508-2G

37/20

Z 9508-2G

平成8年 5月14日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

走查電子顕微鏡

3. 雑正をする者

事件との関係 特許出頭人

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(411) 株式会社ニコン

オーノ 取締役社長 小 野 代去省

4. 代亞人

住所 〒140 東京都品川区西大井1丁目6番3号

株式会社ニコン 大井製作所内

(7818) 井思士 波 辺 隆 男 (元) **電話 (3773) 1111 (代)** 

5. 補正の対象 明起杏

6. 輸正の内容

別紙の通り

- (1) 明朝智第2頁第7行の「高加速電圧」を『低加速電圧』と訂正する。
- (2) 明細書第5点第14行の『放銀』を『放出』と訂正する。
- (3) 明細曹邦6頁第6行の「上郎」を「丈夫」と訂正する。
- (4)明細寄第6頁第12行の「金属より」を『金周により』と訂正する。
- (5) 明報告第7頁第8~8行の

「コンデンサレンズ10により電子錠のカソードのクロスオーバの生ずる位置に は」を「対物レンズ内部には」と訂正する。

- (6) 明編音第9頁第8~7行の「電子録解度」を『電子銃舞度』と『正する。
- (7) 明和音第9頁第12行の「放射線損烧」を『放射線損傷』と訂正する。
- (8)明細者第10頁第17行の「電子紋カソード」を『電子紋カソード』と訂 正する。

以上